НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

МЭИ

Информационное письмо

24 июня 2021г.

Nº 11-36

О подготовке фотовыставки «Мой институт»

Директорам институтов «НИУ «МЭИ» Руководителям подразделений «НИУ «МЭИ»

ДК МЭИ открывает новый фото проект с рабочим названием «МОЙ ИНСТИТУТ» и приглашает вас принять в нем участие.

Фотовыставка планируется к открытию в конце августа. Цель выставки — знакомство первокурсников с ВУЗом и проведение экскурсий по выставке перед началом институтских собраний в Дни первокурсника.

Конечно, у каждого института «НИУ«МЭИ» своя история, богатый фото, видео архив, но задача состоит в том, чтобы на одной площадке в ДК МЭИ представить общую картину МЭИ (в фотографиях) и познакомить ребят с их ВУЗом.

Первокурсники получат представление о своем институте, о подразделениях, обеспечивающих деятельность университета и в целом о большой «семье МЭИ».

Согласно договоренности на совещании с заместителями директоров институтов, прошу Вас в срок с 24 июня по 9 июля 2021г. направить по 10 фотографий, отражающих деятельность вашего института/подразделения. Фотографии должны быть с комментариями о происходящем на снимке событии. Из представленных материалов для демонстрации на выставке будут отобраны от 3х до 5-ти фотографий от каждого заявленного участника (института/подразделения). Фотографии и сопровождающие к ним тексты, перед выходом в печать согласовываются с ответственным лицом института. Фотографии должны быть хорошего качества для их дальнейшей обработки и увеличения размера.

Требования к фотографиям:

Расширение файла: .jpeg .tif .psd

Фотографии для выставки печатаются размером 50 x 70 с разрешением 4000 x 6000 dpi (файл размером не меньше 45 мгб.)

Фотоматериалы необходимо направить на электронный адрес dkmei1953@gmail.com с пометкой: Мой институт ... (название института)/название подразделения. Для оперативного взаимодействия также необходимо указать ФИО ответственного лица и контактный телефон.

Ответственный от ДК МЭИ:

Пастернак Ольга Михайловна, моб.тел. 8-926-007-03-93

Проректор

А.В.Плотников